# 多重解像度補間メッシュ\*

# 道川隆士 金井 崇 藤田 将洋 千代倉 弘明 慶應義塾大学 環境情報学部

本論文は,メッシュモーフィングのための,多重解像度表現にもとづく新しいデータ表現について提案するものである.従来のメッシュモーフィングの手法は,合成操作をベースとしているため,補間メッシュの面の数が膨大になる等様々な問題を抱えていた.多重解像度補間メッシュは,ユーザが用意したベース補間メッシュを再帰的に細分割し,入力メッシュに近似させることで得ることができる.多重解像度補間メッシュはメッシュの構造が規則的なため,効率的なデータの保持が可能である.また本表現を用いることで従来とは異なる新しい補間方法が可能であることを示す.

## 1 はじめに

形状モデル間の滑らかな移行を実現する三次元モーフィ ング(*metamorphosis* or *morphing*)は, 今やコンピュー タグラフィックス(CG) での重要な研究トピックの一つ である. 本研究では多角形,特に三角形メッシュ(以下 メッシュ と呼ぶ)間のモーフィングについて扱う.

メッシュモーフィングを実現するにあたり次の二つの問 題を解決する必要がある.ひとつはメッシュ間において1 対1の対応関係を構築し補間メッシュを生成することであ る.もう一つは対応関係が構築された頂点を補間すること で中間形状を生成することである.これらはそれぞれ対応 問題,補間問題と呼ばれている[9].これまでのメッシュ モーフィングに関する研究の多く[9,1,5,12,8] は前 者の対応問題を主題としている.従来手法の共通点に補間 メッシュを生成する際に合成操作を用いる点を挙げること ができる.合成操作とはメッシュの和をとるものであり, この操作により頂点につき複数の座標値をもった補間メッ シュを生成する.しかしこの合成操作には次に挙げる3点 の問題点が存在する.第1点は合成操作を行うにあたりシ ビアな数値計算を必要とする点である.第2点は補間メッ シュの面の数が膨大になり、かつメッシュの構造が不規則 になる点である.第3点は,歪んだ三角形面が生成される 点である.以上の結果,合成操作ベースの補間メッシュは レンダリングの質が低下する,補間制御が困難であるなど の問題があった.

本論文では上記の問題を解決するために,新たに多重 解像度表現を導入した補間メッシュである,多重解像度補 間メッシュ(multiresolution interpolation mesh)を提案す る.本手法では,粗いベース補間メッシュを用意し,合成 操作を用いるかわりに,再帰的にベース補間メッシュ細分 割することで,合成操作を必要としない補間メッシュの生 成を実現している.多重解像度補間メッシュには,次の3 点の利点がある.第1点は,一様な4対1細分割により メッシュの並びが規則的になる点である.これによりデー タの効率的な格納が可能である.第2点は再帰的に細分割 しているため補間形状に階層構造を持っている点である.



図 1: 多重解像度補間メッシュの四分木構造.

そのため様々なレベルにおける面構造を容易に取得することでき,補間形状の多重解像度表現が可能になる.第3点は局所細分割によりメッシュ数の増加を抑えることができる点である.

このように数々の利点を持つ多重解像度補間メッシュを 用いることで,従来とは異なった補間手法が可能になる. 本論文では多重解像度補間メッシュを用いて実現する新し い補間手法についても述べる.一つは多重解像度を利用 した補間形状編集,もう一つは3つ以上のメッシュを対象 としたマルチターゲットモーフィングである.また本手法 は,もとのメッシュを近似するメッシュしかできないが, それを画像表示技術で補えることも示す.

### 2 多重解像度補間メッシュ

補間メッシュ(interpolation mesh)とは、メッシュと同様,頂点/エッジ/面のグラフ構造からなる形状表現である.各頂点には複数の座標値と、必要に応じて座標値間の軌跡の情報を持つ.多重解像度補間メッシュは、補間メッシュを多重解像度表現にしたものである.すなわち、ベースとなる補間メッシュ(ベース補間メッシュ)から、 段階的に詳細化された半規則的な(semi-regular)構造を 持つ.解像度は詳細化レベルにより管理され、ベース補間 メッシュの面を根とする4分木構造により、各レベルの面

<sup>\*</sup>Multiresolution Interpolation Meshes, by Takashi MICHIKAWA, Takashi KANAI, Masahiro FUJITA, Hiroaki CHIYOKURA, Keio University, Faculty of Environmental Information.



図 2: 細分割フィッティング処理.

が格納される(図1).

多重解像度補間メッシュの生成過程は次の3つのステッ プに分けられる.まずユーザーによりベース補間メッシュ を生成する.次に,ベース補間メッシュを基に入力メッ シュのグループ化,パラメータ化を行う.最後に,ベース 補間メッシュに対して細分割フィッティング処理を行う. このうち最初の2つのステップは,[8]と似た手法を用い ている.また細分割フィッティング処理はGuskovらの再 メッシュ手法[6]に近い.ただ,我々の手法は複数のメッ シュを対象とした手法である点で異なっている.

### 2.1 ベース補間メッシュの作成

はじめに,複数の入力メッシュに対し,ベース補間メッ シュとなる粗い多面体をユーザが作成する.各入力メッ シュからそれぞれ頂点を一つずつ選択し,ベース補間メッ シュの1つの頂点における座標値とする.次に,生成さ れた頂点群を使ってベース補間メッシュの面 M<sup>0</sup>を作成す る.このようなベース補間メッシュを生成する意義は2点 ある.第1点はこの時点で粗い状態での1対1対応関係 を構築するという点である.第2点は初期補間メッシュを 通して最終的なモーフィング結果をデザインできるという 点である.

このベース補間メッシュを生成するための指針として はベース補間メッシュが入力メッシュを簡略化させたメッ シュに近いメッシュであることが望ましい.入力メッシュ とかけ離れたものであると細分割フィッティング処理の結 果の質が悪化するためである.ただこの操作をメッシュの 簡略化手法[4]などを用いて自動化させることは困難であ る.一方のメッシュを簡略化させたメッシュを用いても, もう一方のメッシュにとって望ましいと限らないためであ る.

### 2.2 入力メッシュのグループ化とパラメータ化

各入力メッシュに対し,ベース補間メッシュのグラフ 構造をもとに面を幾つかの領域(パッチ)にグループ化 する.まず,ベース補間メッシュのエッジをもとに,入力 メッシュ上の境界線を算出する.境界線は,エッジの両端



図 3: 誤差関数の設定.

点に対応する入力メッシュの頂点間の近似最短経路[7]を 計算することで得る.次に,算出された境界線を通る面を 切断して三角形化する.最後に境界線で囲まれる面群を一 つのパッチとしてまとめる.

次にグループ化された各パッチ毎に,メッシュのパラ メータ化をすることで,二次元パラメータ空間上の座標値 を計算する.ここでパラメータ化を行うのは次に述べる細 分割フィッティング処理を安定的に行うためである.パラ メータ化には Floater の手法 [3] を用いている.

#### 2.3 細分割フィッティング処理

ベース補間メッシュをもとにした細分割フィッティング 処理により,各入力メッシュを近似する多重解像度補間 メッシュを生成する.図2に処理の手順を示す.ある詳細 化レベルiからレベルを1つ上げた詳細化レベルi+1の 補間メッシュを得るには次の2ステップを経て行われる. まず,レベルiの補間メッシュの各面を4対1細分割に より4つの小面に分割する.この時新しく生成される頂点 のパラメータ座標も同時に計算する.この座標は分割前の 稜線の両端点のパラメータ座標を足して2で割った値であ る.新しく生成される頂点の座標 vをパラメータ化の逆写 像(重心写像)を利用して計算する.まず,新しく生成さ れる頂点の包含面  $f = \{v_{\alpha}, v_{\beta}, v_{\gamma}\}$ を探し,重心座標値を  $(\alpha, \beta, \gamma)$ とする.その係数を用いて v を式(1)のとおり求 める.

$$\mathbf{v} = \alpha \mathbf{v}_i + \beta \mathbf{v}_i + \gamma \mathbf{v}_k. \tag{1}$$

この計算により,新しい頂点は各入力メッシュの面上に置かれる.この処理を繰り返すことで,段階的に詳細化された多重解像度補間メッシュを得る.

### 局所細分化処理

ここで述べた一様な細分割処理では,近似精度の高い領 域も分割してしまうので,必然的に面の数が増えてしま う.この問題に対処するために,より少ない面数で高い近 似精度を保持できるよう,フィッティングアルゴリズムを 修正する.

局所詳細化に先立ち,ものさしとして誤差関数 *E* を補 間メッシュの各面 *f* に対して式 (2) のとおり設定する.

$$E^{1}(f) = \max\{|\mathbf{v}_{i} - \mathbf{p}_{i}|\}, \quad i = 1...n,$$
 (2)

ここで $v_i$ はパラメータ空間においてfに含まれる入力 メッシュ  $S^1$  の頂点であり,  $\mathbf{p}_i$  は  $\mathbf{v}_i$  に最も近い f 上の 点を表す.これをもう一つのメッシュ S<sup>2</sup> に対しても行い *E*<sup>2</sup>(*f*) を得る.そして最終的には双方の値のうち大きい 方を採用する.ただこれでは形状の大きさによって値が変 化してしまうので、バウンディングボックスの対角線の長 さ $B(S^1)$ ,  $B(S^2)$ で割ることにより平均化を行い, 大き い方を値として採用する(式(3)).

$$E(f) = \max\left(\frac{E^{1}(f)}{B(S^{1})}, \ \frac{E^{2}(f)}{B(S^{2})}\right).$$
 (3)

次に誤差関数を基に行う詳細化処理について述べる.本 処理はユーザーによって設定した閾値  $\epsilon$ を基に E(f) が閾 値が超えた場合に細分割処理を行う様にしている、本処理 は次の手順で行われる.

- 1.  $\mathcal{M}^0$  にある全ての面をリストに加える.
- 2. リストにある全ての面に関して *E*(*f*) を求める.
- 3.  $E(f) \leq \epsilon$  の面に関してはリストから削除する.
- 4. リストにあるループに関して4対1細分割処理を行 いリストに登録する.
- 5.2., 3., 4. をリストが空になるまで繰り返す.

最後に詳細化レベルが異なる面が隣接する部分に見られる T-Vertex を除去する.

## 2.4 フィッティング結果

我々の多重解像度補間メッシュの構築方法の評価のため に、図4 に venus (24,000 faces) と tiger (8,064 faces) を入 力したときの多重解像度補間メッシュの構築結果を示す. (a) には入力メッシュSを, (b) にはこれらのメッシュか らユーザが作成したベース補間メッシュ M<sup>0</sup> を示す.ベー ス補間メッシュは,対応頂点を形状全体に一様に置くこと に気をつけて作成した.さらに特徴的な部位(たとえばト ラの耳など)に関しては対応頂点の数を増やしている.こ れは,より少ない分割回数で近似の精度が高くなるように するためである.(c)には一様細分割フィッティングによ る多重解像度補間メッシュの構築例として,細分割レベル が2の多重解像度補間メッシュ(M<sup>2</sup>)とレベルが4の多重 解像度補間メッシュ  $(M^4)$  を示す . また (d) には局所細分 割フィッティングによる多重解像度補間メッシュの構築例 として,異なる ∈ を設定した場合 (0.01, 0.001) の多重解像 度補間メッシュの構築例を示す.

表1には,図4の多重解像度補間メッシュの構築例にお けるメッシュのサイズ,誤差,計算時間をそれぞれ示す. なお我々はアルゴリズムの中で最大距離による誤差評価を 行っているが、より厳しい評価として誤差評価のツールで ある IRI-CNR Metro tool [2] を用いた. 表の中の数値は, その中の mean square error ( $L^2$ -norm) をメッシュのバウ ンディングボックスの対角線の長さに対する % を示して いる . 表を見ると , 4 回の一様細分割フィッティング結 フィッティングによるレベル4の補間メッシュ M<sup>4</sup> (面数

果 $M^4$ に比べ局所細分割フィッティングにおける $\epsilon = 0.01$ の結果は,誤差が同程度であるにもかかわらず,サイズは おおよそ 40% で済んでいる.このことは,誤差評価によ る局所細分割フィッティング手法の効果が現れていると言 える.図からも窪みなどの曲率の大きい特徴的な部位が重 点的に細かく分割されているのが確認できる.ただ,どち らか一方の形状の誤差をもとに細分割を行う,という本手 法の性質から,片方のメッシュのある領域が誤差の小さい 領域であっても,もう一方のメッシュの対応する領域が誤 差が大きいために余計に分割されてしまう,という現象が 起こる.

計算時間は PentiumIII 1GHz CPU, 512MB Memoryの AT 互換 PC 環境を使用して計測している. 我々のコード は十分に最適化されていないため,計算時間の改良の余地 は残されている.pre. と書いてある時間は,メッシュの 領域分割のための近似最短経路の算出、メッシュのグルー プ化,およびメッシュのパラメータ化の時間である.この うち近似最短経路の算出が最も計算時間がかかる.これは 各メッシュに対し計 81 本の経路を計算するためである. 他の計算時間は,ベース補間メッシュ M<sup>0</sup>からの細分割 フィッティングにかかった時間である.一様細分割フィッ ティングよりも,局所細分割フィッティングの方が相対的 に計算時間がかかるが,これはメッシュの各頂点からの誤 差を計測する必要があるためである.

#### 3 多重解像度補間メッシュを用いたモーフィン グ

多重解像度補間メッシュは,リアルタイム 3D モーフィ ングのための大変強力なツールである.このことを示す ために,本節では三つの補間手法,法線マップモーフィン グ,多重解像度表現を利用した補間経路の編集,そしてマ ルチターゲットモーフィングについて説明する.

### 3.1 法線マップの利用

多重解像度補間メッシュの形状は, 各入力メッシュの近 似形状にすぎないため,これらの入力メッシュの持つ正確 かつ微細な凹凸を再現できない場合が多い.ただし,視 覚的な効果が目的であるならば,この問題は法線マップ (normal map)を利用したテクスチャマッピング技術を利用 することにより,ある程度改善することができる.

法線マップは,ポリゴンや曲面の法線情報を画像に変 換して表現したものである.これは,これとは別に,高さ マップを利用するバンプマッピングの場合,微細形状を表 現するには,高さマップを法線摂動マップに変換して画像 として形状に貼り付ける必要がある [10] . ただし, 詳細 化されたもとのメッシュの法線情報が得られるのであれ ば,その情報を用いた方がより正確な視覚効果を得ること ができる.

図5 に,多重解像度補間メッシュの形状のみの表示と, 法線マップを用いたテクスチャマップによる表示の比較 例を示す.(a) に入力メッシュを,(b) には一様細分割



図 4: 細分割フィッティング処理結果 . (a) 入力メッシュ (venus,tiger). (b) ベース補間メッシュ (c) 一様細分割フィッティンッグ結果. 左:  $M^2$ , 右:  $M^4$ . (d) 局所細分化. 左:  $\epsilon = .01$ , 右:  $\epsilon = .001$ .

	size (#faces)						error (%)				
	S	$M^0$	$M^2$	$M^4$	$\epsilon = .01$	$\epsilon = .001$	$M^0$	$M^2$	$M^4$	$\epsilon = .01$	$\epsilon = .001$
venus	24,000	54	864	13,824	5,048	19,784	3.81	0.50	0.09	0.09	0.04
tiger	8,064						3.59	0.72	0.12	0.15	0.07
time (sec.)											
	pre.		$M^2$	$M^4$	$\epsilon = .01$	$\epsilon = .001$					
	51.2		1.4	32.3	20.9	84.1					

表1:図4に対するメッシュの面の数,誤差,計算時間.

13,824) を示す.(c),(d) には,それぞれレベル3( $M^2$ ),レベル4( $M^4$ )の補間メッシュに法線マップを適用した結果を示す.法線マップを適用することにより, $M^3$ でも入力メッシュとのかなりの視覚的均一性が得られることがわかる.多重解像度補間メッシュでは,四分木構造により解像度を自由に行き来できるので,どのレベルの補間メッシュでも,容易に同じ画像を貼り付けて表示することが可能であり,表示の際のLOD 制御に有効である.

### 3.2 多重解像度表現の利用

我々の多重解像度補間メッシュは多重解像度表現である ため,様々な利点を持つが,ここではそのうちの二つの利 点について議論する.

一つは,データとして詳細化部分での接続性情報を保持 する必要がない点である.多重解像度補間メッシュにお いては,面は細分割接続性により管理されるため,面の インデックス情報はアプリケーション側で自動的に生成で きる.データとして必要なのは,最も粗いベース補間メッ シュのメッシュと,解像度レベル,パッチ数などのいくつ かのヘッダ情報,および差分ベクトルである.このことに より,通常のメッシュデータフォーマットに比べ,データ 量を大幅に削減することができる.例えば,図4の例にお いて, M<sup>4</sup> までのデータを 多重解像度補間メッシュによ り管理すると,入力メッシュのデータサイズと比較して大 体半分以下に抑えることが可能である.局所細分割フィッ ティングによる多重解像度補間メッシュの場合は,一様細

分割の場合に比べ,頂点1つにつきそれが存在する位置を 指定する整数値を1つ増やす必要があるので,データサイ ズが若干大きくなる.

もう一つは,多重解像度表現を利用した補間制御が行えることである.多重解像度補間メッシュのある詳細化レベルiにおいて新しく生成される頂点  $\mathbf{p}^i$ は,一つ粗いレベルにおいて, $\mathbf{p}^i$ が定義されるエッジの端点  $\mathbf{p}_s^{i-1}, \mathbf{p}_e^{i-1}$ と差分ベクトル  $\mathbf{D}_i$ を用いて式 (4) のように表すことができる.

$$\mathbf{p}^{i} = \frac{1}{2} \left( \mathbf{p}_{s}^{i-1} + \mathbf{p}_{e}^{i-1} \right) + \mathbf{D}_{i}.$$

$$\tag{4}$$

式(4)により,多重解像度補間メッシュはベース補間メッ シュと差分ベクトルの集合により書き直すことができる. 多重解像度表現を利用した編集に関する研究[14,11]がそ うであるように,粗いレベルの補間メッシュの補間経路を 修正し,詳細化のための差分を加えることで,修正された 細かい補間メッシュによる補間を実現できる.このように 粗い状態で補間経路を設定して全体の補間を設定する手法 は大渕ら[13]により提案されている.しかし,大渕らの 手法は補間形状を4次元メッシュを切り出すことで表現さ れており,補間メッシュの形にはならない.

図6 に,多重解像度表現を利用した補間経路の簡単な制 御例を示す.(a)では線形補間による補間例を,(b)は, ベース補間メッシュの補間経路を3次のベジエ曲線で定 義し,そのうち数点の頂点の経路に対して,中の2つの制 御点を移動した場合の補間結果である.端の2点の制御点



(b)

図 6: 多重解像度表現による補間経路の制御.





(a) 入力メッシュ



6

(b)  $M^4$ 

(c)  $M^3$ + 法線マップ (d)  $M^4$ + 法線マップ

図 5: 法線マップによる多重解像度補間メッシュのテクス チャマッピング.

の位置は不変である.

# 3.3 マルチターゲットモーフィング

従来のメッシュモーフィングでは合成操作を用いるため,2つの形状間の合成操作において,補間メッシュの面の数は,入力メッシュのうち面の数が多い方のおよそ2.5 倍から10倍に膨れ上がることが知られている[8].本手法では,補間メッシュの面の数はベース補間メッシュの面の数はベース補間メッシュの面の数と細分割回数のみに依存し,入力メッシュには依存しな

 い.そのため複数,特に3つ以上のメッシュを対象とした マルチターゲットモーフィング(multi-target morphing)を 容易に実現できる.

n 個の入力メッシュ間の補間の場合,補間形状の座標値  $\mathbf{v}(t_1,t_2,...,t_n)$ は式 (5) のとおりである.

$$\mathbf{v}(t_1, t_2, ..., t_n) = \sum_{i=1}^n t_i \mathbf{v}^i, \quad \sum_{i=1}^n t_i = 1, \quad (5)$$
  
$$0 \le t_i \le 1,$$

ここで $t_i$ は各メッシュにかかる重みである.

図7 に,図4 の結果にもう一つメッシュ (mannequin)を 加えた,3 つの入力メッシュに対するマルチターゲット モーフィングの結果を示す.図7 は, $M^4$ における補間結 果である.尚この時の,補間メッシュのサイズは 13,824 であり,2 つの場合と変わらない結果が得られる.

# 4 まとめと今後の展望

本論文では,新しい補間メッシュ表現である多重解像度 補間メッシュについて述べた.本手法はモーフィングに関 して従来様々な問題を引き起こしてきた,合成操作を使 わない方法であり,細分割フィッティング計算により補間 メッシュを安定に計算することができる.また,細分割接 続性に基づく階層的な半規則的構造をとることから,デー タの貯蔵に優れている,様々なレベルの解像度を持つメッ シュを容易に取り出すことができる,補間の経路の編集が できる,など様々な利点をもたらすことを示した.また, 法線マップを利用することにより,表示の効率化を図れる ことや,三つ以上のメッシュに対するモーフィングが行え るなど,従来の方法にない新しい特徴を示すことができ た.

我々がこの新しい形状表現を生かすために,今後なすべきことは多い.そのうち特に興味があるのは,法線マップの補間による,モーフィングの際の様々な特殊効果の検討と,細分割曲面を含む非三角形メッシュへの適用,が挙げられる.



図 7: マルチターゲットモーフィング.

#### 謝辞

本研究で用いたヴィーナスモデルは Cyberware Inc., マ ネキンモデルは Washington University, 虎モデルは Viewpoint DataLabs の提供によるものである.ここに謝意を表 する.

### 参考文献

- [1] M. Alexa. Merging polyhedral shapes with scattered features. *The Visual Computer*, 16(1):26–37, 2000.
- [2] P. Cignoni, C. Rocchini, and R. Scopigno. Metro: Measuring error on simplified surfaces. *Computer Graphics Forum*, 17(2):167–174, 1998.
- [3] M. S. Floater. Parametrization and smooth approximation of surface triangulations. *Computer Aided Geometric Design*, 14:231–250, 1997.
- [4] M. Garland and P. S. Heckbert. Surface simplification using quadric error metrics. In *Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH 97)*, pp. 209– 216. ACM Press, New York, 1997.
- [5] A. Gregory, A. State, M. Lin, D. Manocha, and M. Livingston. Interactive surface decomposition for polyhedral morphing. *The Visual Computer*, 15(9):453–470, 1999.
- [6] I. Guskov, K. Vidimce, W. Sweldens, and P. Schröder. Normal meshes. In *Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH2000)*, pp. 95–102. ACM Press, New York, 2000.

- [7] T. Kanai and H. Suzuki. Approximate shortest path on a polyhedral surface based on selective refinement of the discrete graph and its applications. In *Proc. Geometric Modeling and Processing 2000*, pp. 241–250. IEEE CS Press, Los Alamitos CA, Apr. 2000.
- [8] T. Kanai, H. Suzuki, and F. Kimura. Metamorphosis of arbitrary triangular meshes. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 20(2):62– 75, April 2000.
- [9] J. R. Kent, W. E. Carlson, and R. E. Parent. Shape transformation for polyhedral objects. In *Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH 92)*, pp. 47–54. ACM Press, New York, 1992.
- [10] M. J. Kilgard. A practical and robust bump-mapping technique for today's GPUs. Game Developer's Conference 2000 Course "Advanced OpenGL Game Development", 2000. http://www.nvidia.com/Developer.nsf.
- [11] L. P. Kobbelt, S. Campagna, J. Vorsatz, and H.-P. Seidel. Interactive multi-resolution modeling on arbitrary meshes. In *Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH 98)*, pp. 105–114. ACM Press, New York, 1998.
- [12] A. W. F. Lee, D. Dobkin, W. Sweldens, and P. Schröder. Multiresolution mesh morphing. In *Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH 99)*, pp. 343–350. ACM Press, New York, 1999.
- [13] R. Ohbuchi, Y. Kokojima, and S. Tahahashi. Blending shapes by using subdivision surfaces. *Computers and Graphics*, 25(1):41–58, 2001.
- [14] D. Zorin, P. Schröder, and W. Sweldens. Interactive multiresolution mesh editing. In *Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH 97)*, pp. 259– 268. ACM Press, New York, 1997.